

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 1 部門第 1 区分
【発行日】令和 6 年 12 月 4 日(2024.12.4)

【公開番号】特開 2024-73498(P2024-73498A)
【公開日】令和 6 年 5 月 29 日(2024.5.29)
【年通号数】公開公報(特許)2024-098
【出願番号】特願 2024-33025(P2024-33025)
【国際特許分類】

A 2 4 F 40/20(2020.01)

10

A 2 4 F 40/40(2020.01)

【FI】

A 2 4 F 40/20

A 2 4 F 40/40

【手続補正書】

【提出日】令和 6 年 11 月 22 日(2024.11.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

明細書に記載された装置。

30

40

50